

事業者名	地方独立行政法人 京都市産業技術研究所								
機器名	電界放出形透過電子顕微鏡								
写真									
特徴・用途	試料(0.1~0.2 $\mu\text{m}$ の薄片)の内部構造を観察する電子顕微鏡で、数十 $\mu\text{m}$ サイズ(数十倍)からサブnm(百数十万倍以上)の透過像観察、走査透過像観察、回折図形観察が可能で、元素分析も可能である。								
設置場所	地方独立行政法人京都市産業技術研究所								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
					件数(件)	時間(時間)			
	平成29年2月	6	0	0	0	0	0	27	27
	平成29年3月	3	0	0	0	0	0	9	9
	平成29年4月	5	0	0	0	0	0	16	16
	平成29年5月	9	0	0	0	0	0	32	32
	平成29年6月	7	0	0	0	0	0	23	23
	平成29年7月	7	0	0	0	0	0	3	3
	平成29年8月	6	0	0	0	0	0	27	27
	平成29年9月	8	0	0	0	0	0	7	7
	平成29年10月	9	0	0	0	0	0	19	19
	平成29年11月	4	0	0	0	0	0	3	3
	平成29年12月	3	0	0	0	0	0	3	3
	平成30年1月	3	0	0	0	0	0	18	18
	平成30年2月	10	0	0	0	0	0	18	18
平成30年3月	10	0	0	0	0	0	14	14	
利用者等の声									
補助事業概要 の広報資料	<a href="http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h28/pdf/28-077koho.pdf">http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h28/pdf/28-077koho.pdf</a>								